



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

Catania, 5/09/2017

AVVISO

Si informano gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale riguardo alla possibilità di svolgere attività di tesi in collaborazione con ST-Microelectronics sulla tematica: “Ottimizzazione dei processi di dry etching di Silicio e Carburo di Sicilio finalizzato allo sviluppo di dispositivi di potenza MOSFET di nuova generazione”.

Gli interessati sono invitati a contattare la Prof. Maria Elena Fragalà (me.fragala@unict.it) per ulteriori informazioni.

Prof. Maria Elena Fragalà